

## 第6回 ミクロ電子天びんセミナー

日時 平成 29 年 11 月 28 日 (火)  
会場 東京大学 農学部 2 号館 1 階化学第 2 講義室  
主催 有機微量分析研究懇談会  
協賛 日本分析化学会・日本化学会・日本薬学会  
内容 ミクロ電子天びんのはかり取りならびに、試料の取り扱いについての講義。  
ミクロ電子天びん技術研修会のテキストとビデオを基に、基礎から学べるセミナーを企画。ミクロ電子天びんを業務で使用する人だけでなく、化学天びん等を使用する人にも基礎知識となる内容になっています。

講師 第一三共 RD ノバーレ(株) 佐々木 典子  
産業技術総合研究所 植木 正明  
理化学研究所 CEMS 鈴木 恵子  
北里大学 長井 賢一郎 他

### 【プログラム】

13:15～13:30 受付  
13:30～13:40 開会  
13:40～14:15 セミナーI 《はかりの基礎・環境の影響・日常点検と始業点検》  
14:15～15:00 《電子天びんを用いた質量計測の基礎》  
15:00～15:10 休憩  
15:10～16:00 セミナーII 《はかり取りの実際》  
16:00～16:30 質疑応答  
16:30 閉会

参加費 (事前登録のみ) 会員・学生 : 2,000 円 非会員 : 3,000 円

参加申込 氏名・所属・住所・連絡先 (Tel, Fax, E-mail) を明記の上 E-mail または Fax  
にて下記までお申込下さい。

申込締め切り 平成 29 年 11 月 14 日 (火)

申込・問合せ先 〒351-0198 埼玉県和光市広沢 2-1

理化学研究所 CEMS

物質評価支援ユニット 鈴木 恵子

[Tel:048-467-9400](tel:048-467-9400)

Fax: 048-462-4631

E-mail:keikos@riken.jp